

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DELEGATURA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUMEN DE SOLICITUD DE NUEVAS CREACIONES

Fecha Radicación	9 de enero de 2026
Expediente No.	NC2026/0000217
Tipo de Trámite:	Patente PCT
Título:	MÉTODO Y APARATO DE COMUNICACIÓN
Solicitante:	HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Inventor:	Lei HUANG, Chenchen LIU, Bin QIAN, Xun YANG
Apoderado:	JUAN FELIPE ACOSTA SÁNCHEZ
Prioridad:	10/07/2023, CN (CHINA), 202310842664.1
Clasificación:	H04B 1/7163

Nota: Recuerde que creada la cuenta de usuario en SIPI y radicada la solicitud del trámite referente a propiedad industrial, el mismo será de consulta pública en virtud de lo dispuesto en la Decisión 486.

Asimismo, tenga presente que una vez creado el usuario en SIPI y radicada la solicitud del trámite referente a propiedad industrial, está autorizando a la Superintendencia de Industria y Comercio a contactarle con el fin de informarle sobre actividades, iniciativas, programas y cursos sobre Propiedad Industrial, organizados por la entidad y/o por aliados institucionales nacionales y/o extranjeros.